

2019年5月10日

平成30年度JIS原案作成委員会(2)
委員関係各位

一般社団法人 日本粉体工業技術協会
平成30年度JIS原案作成委員会(2)
委員長 綾 信博

第3回 平成30年度JIS原案作成委員会(2)
分科会開催のご案内
(粒子径解析-粒子軌跡解析法)

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、第3回分科会を下記にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、出席賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

日時 : 2019年6月4日(火) 13:00~15:00

場所 : 協会東京事務所会議室

東京都文京区本郷2-26-11 種苗会館5階

最寄駅: 東京メトロ丸の内線 本郷三丁目 徒歩3分

連絡先: (一社)日本粉体工業技術協会 東京事務所 大久保

TEL: 03-3815-3955 email: okubo@appie.or.jp

議題 : 素案審議

以上